##### И.И. Иванов (ГГУ имени Ф. Скорины, Гомель)

Науч. рук. **А.А. Петров,** канд. физ.-мат. наук,доцент

**НАЗВАНИЕ РАБОТЫ**

Основные сферы деятельности выпускников факультета – это образование, наука, информационные технологии, производство полупроводниковых приборов, интегральных схем, микро- и наноразмерных систем, разработка новых технологий и материалов, компьютерное моделирование и анализ технологических процессов, организация и управление технологическими процессами (производствами). (смотрите пример оформления материалов в сборнике [VIII Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники»](http://elib.gsu.by/bitstream/123456789/6603/1/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%20%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80..pdf)).





Рисунок 8 – Подпись к рисунку

**Литература**

1. ГОСТ Р 54166–2010 (EN 673:1997). Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод расчета сопротивления теплопередаче. – Москва: Стандартинформ, 2010. – 25 с.
2. Asano, O Вакуумное остекление в качестве прозрачного теплоизоляционного материала [Электронный ресурс] / Osamu Asano, Toru Futagami, Tsuguhisa Takamoto, Tetsuo Minaai // NIPPON SHEET GLASS CO. Ltd. Пер.: Кобылкин Р.Н., – 2009. – URL: http://steklo.com/article/5/ – Дата доступа: 16.01.2015.
3. Шабров, Н.Н. Метод конечных элементов в расчетах деталей тепловых двигателей / Н.Н. Шабров. – Л.: Машиностроение, 1983. – 212 с.
4. Малявина, Е.Г. Теплопотери здания. Справочное пособие /
Е.Г. Малявина. – 2-е изд., испр. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2011. – 144 с.

5. Митягин, А.Ю. Технология и оборудование для обработки ал-мазных материалов современной техники/ А.Ю. Митягин, А.А. Алту-хов, А.Б. Митягина// Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2009. – № 1. – С. 53–58.

6. Физические основы лазерной обработки алмазов: в 15 кн.: учеб. пособие для ВТУЗов / А.И. Шкадов; под ред. А.М. Бочарова. – Смоленск, 1997. − Кн. 3: Физические основы лазерной обработки алмазов. − 288 с.